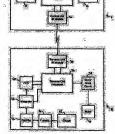
Metrological instrument for measuring surface characteristics



Abstract not available for JP 2003508728 (T)
Abstract of corresponding document GB 234994 (A)
A metrological instrument for measuring the surface

A metrological instrument for measuring the surface characteristics of a workplace comprises a traverse from the traverse unit. The traverse unit (12) has a gauge (42) which can follow a measurement path across a surface and a traverse unit processor (38) for deriving a signal indicative of a surface and a traverse unit processor (38) for deriving a signal indicative of a surface and the surface characteristic. The control unit (6) has a display (10) for deriving a signal indicative of a surface position of the surface characteristic. The control unit (6) and the traverse unit (12) have communication means (32, 34) for enabling remote communication with each other.



Data supplied from the espacenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号 特表2003-508728 (P2003-508728A)

(43)公表日 平成15年3月4日(2003.3.4)

			- 1 Mar 1 0 /3 7 14 (0000:0:4)
(51) Int.Cl. ⁷	藏別記号	FI	テーマコート* (参考)
G 0 1 B 21/30		G01B 21/30	2F069
G08C 23/04		G 0 8 C 23/00	A 2F073

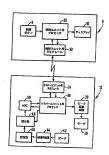
審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 45 頁)

(21) 出願書号 (86) (22) 出願日 (85) 翻於文提出日 (86) 國際公開番号 (87) 国際公開番号 (87) 国際公開番号 (31) 经先推主账番号 (32) 優先日 (33) 優先権主聚国	特額2000-618886(P2000-618888) 平成12年5月12日(2000.5.12) 平成12年18日(2000.11.13) PCT/GB00/01828 WOO/07038128 平成12年1月23日(2000.11.23) 9911303.7 平成11年5月14日(1939.5.14) イギリス(GB)	(71)出願人 (72)発明者 (74)代理人	テイラー・ホプリン・リミテッド TAYLOR HOBSON LIMIT ED イギリス、エル・イー・4 9・ジェイ・キュー レスター、ニュー・スター・ロー ド、2 ジェームズ アンドルー ドナルドリン イギリス エルイー2 8エヌエフ レス ター エールズトーン サンペイ レーン 68 井曜士 谷 義一 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 測定機器

(57) 【要約】



【特許請求の範囲】

[請求項1] ワークビースの表面の特性を測定するための測定機器において、

測定ユニットであって、該測定ユニットと表面との間で相対移動がなされる際 に表面を機断する測定経路を追従するセンサと、センサが表面を追従する際に表 面の特性を示す信号を取り出す手段とを有する測定ユニット、および、測定ユニ ットから分離しており、センサによって測定された表面特性の示度をユーザに提 供する手段を有するユーザインターフェースユニットを備え、測定ユニットおよ びユーザインターフェースユニットを備え、測定ユニットおよ びユーザインターフェースユニットとの間で可能にする通信手 該測定ユニットと該ユーザインターフェースユニットとの間で可能にする通信手 段を有していることを特徴とする測定機器。

[請求項2] 通信手段の各々は、互いに異なる方向に配向されている複数 の通信デバイスを備えていることを特徴とする請求項1に記載の機器。

[請求項3] 通信手段は、ユニット間の通信を確認するための手段を備えていることを特徴とする請求項1または2に記載の機器。

【請求項4】 通信手段は、赤外線通信手段を備えていることを特徴とする 請求項1~3の何れか一項に記載の機器。

[請求項5] 通信手段の各々は、通信信号を送信するための送信手段と、通信信号を受け取るための受取手段と、送信されるべき信号を変闘させるための変調手段と、受け取った信号を復調させるための復調手段とからなる集積回路を備えていることを特徴とする請求項の1~4の何れか一項に記載の機器。

[請求項 6] 測定ユニットとユーザインターフェースユニットとは、それ ら2つのユニットを共に接続するための協働する連結手段を有していることを特 徴とする讃求項1~5の何れか一項に記載の機器。

【請求項?】 連結手段は、測定ユニットが使用されていない際にユーザインターフェースユニットの一部がセンサを損傷させることを抑制すべくセンサを 保護する状態で、測定ユニットとユーザインターフェースユニットとを共に連結 するように配列されていることを特徴とする請求項6に記載の機器。

【請求項8】 連結手段は、2つのユニットが共に連結された際に該2つの

ユニット間で通信を可能にするように測定ユニットの通信手段がユーザインター フェースユニットの通信手段に向けられた状態で、測定ユニットとユーザインター フェースユニットとを共に連結するように配列されていることを特徴とする講 求項 6 に記載の機器。

【請求項9】 ワークビースの表面の特性を測定するための測定機器において、

測定ユニットであって、該測定ユニットと表面との間で相対移動がなされる際に表面を横断する測定経路を追従するセンサと、センサが表面を追従する際に表面の特性を示す信号を取り出す手段とを有する測定ユニット、および、測定ユニットから分離しており、センサによって測定された表面特性の示度をユーザに提供する手段を有するユーザインターフェースユニットを備え、測定ユニットおよびユーザインターフェースユニットとの間で可能にする通信手段を有すると共に、測定ユニットが使用されない際にセンサがユーザインターフェースユニットの少なくとも一部によって保護される状態で、測定ユニットとインターフェースユニットとを共に連結するための連結手段を有していることを特徴とする測定機器。

【請求項10】 ワークビースの表面の特性を測定するための測定機器において、

測定ユニットであって、該測定ユニットと表面との間で相対移動がなされる際に表面を機断する測定経路を追従するセンサと、センサが表面を追従する際に表面の特性を示す信号を取り出す手段とを有する測定ユニット、および、測定ユニットから分離しており、センサによって測定された表面特性の示度をユーザに提供する手段を有するユーザインターフェースユニットを備え、測定ユニットおよびユーザインターフェースユニットの各々が、測定値に関する情報の遠隔通信を該測定ユニットと該ユーザインターフェースユニットとの間で可能にする通信手段を有しており、測定ユニットおよびユーザインターフェースユニットが、共に連結された際に通信手段により該2つのユニット間で通信を可能にするように測定ユニットの通信手段により該2つのユニット間で通信を可能にするように測定ユニットの通信手段により該2つのユニットの通信手段に向けられ

た状態で、測定ユニットとユーザインターフェースユニットとを共に連結するための連結手段を有していることを特徴とする測定機器。

【請求項11】 ワークビースの表面の特性を測定するための測定機器において、

測定ユニットであって、該測定ユニットと表面との間で相対移動がなされる際に表面を横断する測定経路を追従するセンサと、センサが表面を追従する際に表面の特性を示す信号を取り出す手段とを有する測定ユニット、および、測定ユニットから分離しており、センサによって測定された表面特性の示度をユーザに提供する手段を有するユーザインターフェースユニットを備え、測定ユニットおよびユーザインターフェースユニットとの間で可能にする通信手段を有しており、測定ユニットおよびユーザインターフェースユニットが、2つの異なる形態で該測定ユニットと該ユーザインターフェースユニットが、2つの異なる形態で該測定ユニットとを共に連結するための連結手段を有し、2つの異なる形態のうちの第1の形態では、ユーザインターフェースユニットの一部が、測定ユニットが使用されていない際にセンサを損傷させることを抑制すべくセンサを保護し、2つの異なる形態のうちの第2の形態では、2つのユニットが共に連結された際に該2つのユニット間で通信を可能にするように、測定ユニットの通信手段がユーザインターフェースユニットの通信手段に向けられることを特徴とする測定機器。

[請求項12] 通信手段の各々は、互いに異なる方向に配向されている複数の通信デバイスを備えていることを特徴とする請求項9~11の何れか一項に記載の機器。

【請求項13】 通信手段は、ユニット間の通信を確認するための手段を備えていることを特徴とする請求項9~12の何れか一項に記載の機器。

[請求項14] 通信手段は、赤外線通信手段を備えていることを特徴とする請求項9~13の何れか一項に記載の機器。

[請求項15] 通信手段の各々は、通信信号を送信するための送信手段と 、通信信号を受け取るための受取手段と、送信されるべき信号を変調させるため の変調手段と、受け取った信号を復調させるための復調手段とからなる集積回路 を備えていることを特徴とする請求項の9~14の何れか一項に記載の機器。

【請求項16】 連結手段は、少なくとも1つの突起と、測定ユニットおよびユーザインターフェースユニットの協働する表面に設けられた関連する凹部とを備え、2つのユニットが共に連結された際に、少なくとも1つの突起が関連する凹部に受け入れられることを特徴とする請求項7~10の何れか一項に記載の機器。

【請求項17】 連結手段は、2つの異なる形態で測定ユニットとユーザインターフェースユニットとを共に連結するように配列されており、2つの異なる形態のうちの第1の形態では、ユーザインターフェースユニットの一部が、測定ユニットが使用されていない際にセンサを損傷させることを抑制すべくセンサを保護し、2つの異なる形態のうちの第2の形態では、2つのユニットが共に連結された際に該2つのユニット間で通信を可能にするように、測定ユニットの通信手段がユーザインターフェースユニットの通信手段に向けられることを特徴とする請求項6に記載の機器。

【請求項18】 連結手段は、ユーザインターフェースユニットの通信手段を支持するユーザインターフェースユニットの表面に設けられた少なくとも1つの突起または凹部、測定ユニットの通信手段を支持する測定ユニットの第1の表面に設けられた少なくとも1つの凹部または突起、および、センサを支持する測定ユニットの第2の表面に設けられた少なくとも1つの凹部または突起により提供され、第2の形態では、ユーザインターフェースユニットの前記表面の突起または凹部が、第1の測定ユニットの表面に設けられている凹部または突起と協働し、第1の形態では、ユーザインターフェースユニットの前記表面の突起または凹部が、第2の測定ユニットの表面に設けられている凹部または突起と協働することを特徴とする請求項11または17に記載の機器。

【請求項19】 ユーザインターフェースユニットは、測定ユニットによる 測定値の示度をユーザに表示するためのディスプレイを備えていることを特徴と する請求項1~18の何れか一項に記載の機器。

【請求項20】 ユーザインターフェースユニットは、ユーザが測定ユニットに測定を開始させることを可能にする制御手段を備えていることを特徴とする

請求項1~19の何れか一項に記載の機器。

[請求項21] ユーザインターフェースユニットおよび測定ユニットの少なくと何れか一方は、センサにより提供される信号を処理する処理手段を備えていることを特徴とする請求項1~20の何れか一項に記載の機器。

[請求項22] 測定ユニットは、ワークピースの表面を横断する測定経路 に沿ってセンサを移動させるための移動手段を有していることを特徴とする請求 項1~21の何れか一項に記載の機器。

[請求項23] 測定センサは、旋回するように取り付けられてスタイラス チップを支持するスタイラスを備えていることを特徴とする請求項1~22の何れか一項に記載の機器。

【請求項24】 測定ユニットは、キャリッジを支持する基準パー、キャリッジに旋回するように取り付けられると共にスタイラスチップを支持するスタイラス、および、測定ユニットがワークピースの表面に握えられた際にワークピースの表面を横断する測定経路にセンサを追従させるように、基準パーに沿ってキャリッジを駆動するモータを収容していることを特徴とする請求項1~21の何れか一項に記載の機器。

【請求項25】 取り出し手段は、圧電式変換器を備えていることを特徴と する請求項1~24の何れか一項に記載の機器。

[請求項26] ワークビースの表面の特性を測定するための測定機器において、制御ユニットおよびトラパースユニットを有し、前記制御ユニットは、ユーザインターフェースを備えると共に、前記トラパースユニットは、表面の特性を表わす信号を生成する手段を備えており、制御ユニットおよび測定ユニットは、制御ユニットからの信号が、遠隔制御によってトラパースユニットによる表面特性の測定を開始させるように適合されていることを特徴とする測定機器。

【請求項27】 先行する請求項の任意の組み合わせにおいて列挙される特 数を有する測定機器。

[請求項28] ワークピースの表面の特性を測定する測定機器用の測定ユニットにおいて、

該測定ユニットと表面との間で相対移動がなされる際に表面を横断する測定経

路を追従するセンサ、該センサが表面を追従する際に表面の特性を示す信号を取り出す手段、および、センサによって測定された表面特性の示度をユーザに提供する分離したユーザインターフェースユニットの通信手段との測定値に関する情報の遠隔通信を可能にする通信手段を備えていることを特徴とする測定ユニット

【請求項29】 通信手段は、互いに異なる方向に配向されている複数の通信デバイスを備えていることを特徴とする請求項28に記載のユニット。

【請求項30】 通信手段は、ユーザインターフェースユニットとの通信を 確認するための手段を備えていることを特徴とする請求項3に記載のユニット。

【請求項31】 通信手段は、赤外線通信手段を備えていることを特徴とする請求項28~30の何れか一項に記載のユニット。

[請求項32] 通信手段は、通信信号を送信するための送信手段と、通信信号を受け取るための受取手段と、送信されるべき信号を変調させるための変調手段と、受け取った信号を復調させるための復調手段とからなる集積回路を備えていることを特徴とする請求項の28~31の何れか一項に記載のユニット。

[請求項33] 測定ユニットは、2つのユニットを共に接続するためのユーザインターフェースユニットの連結手段と協働する連結手段を有していることを特徴とする請求項28~32の何れか一項に記載のユニット。

[請求項34] 連結手段は、測定ユニットが使用されていない際にユーザインターフェースユニットの一部がセンサを損傷させることを抑制すべくセンサを保護する状態で、測定ユニットをユーザインターフェースユニットに連結するように配列されていることを特徴とする請求項33に記載のユニット。

[請求項35] 連結手段は、2つのユニットが共に連結された際に該2つのユニット間で通信を可能にするように測定ユニットの通信手段がユーザインターフェースユニットの通信手段に向けられた状態で、測定ユニットをユーザインターフェースユニットに連結するように配列されていることを特徴とする請求項33に記載のユニット。

【請求項36】 ワークビースの表面の特性を測定する測定機器用の測定ユニットにおいて、

該測定ユニットと表面との間で相対移動がなされる際に表面を横断する測定経 路を追従するセンサ、該センサが表面を追従する際に表面の特性を示す信号を取 り出す手段、センサによって測定された表面特性の示度をユーザに提供する分離 したユーザインターフェースユニットと測定ユニットとの間で測定値に関する情 報の速隔通信を可能にする通信手段、および、測定ユニットが使用されない際に センサがユーザインターフェースユニットの少なくとも一部によって保護される 状態で、測定ユニットをインターフェースユニットに連結するための連結手段を 備まていることを特徴とする測定ユニット。

【請求項37】 ワークピースの表面の特性を測定する測定機器用の測定ユニットにおいて、

該測定ユニットと表面との間で相対移動がなされる際に表面を横断する測定経 路を追従するセンサと、センサが表面を追従する際に表面の特性を示す信号を取 り出す手段、表面の示度をユーザに提供する分離したユーザインターフェースユ ニットの通信手段との測定値に関する情報の連隔通信を可能にする通信手段、お よび、2つのユニットが共に連結された際に通信手段により該2つのユニット間 で通信を可能にするように測定ユニットの通信手段がユーザインターフェースユ ニットの通信手段に向けられた状態で、測定ユニットをユーザインターフェース ユニットに連結するための連結手段を備えていることを特徴とする測定ユニット

【請求項38】 ワークピースの表面の特性を測定する測定機器用の測定ユニットにおいて、

該測定ユニットと装面との間で相対移動がなされる際に表面を横断する測定経 路を追従するセンサ、センサが表面を追従する際に表面の特性を示す信号を取り 出す手段、センサによって測定された表面特性の示度をユーザに提供する分離し たユーザインターフェースユニットと測定ユニットとの間で、測定値に関する情 報の遠隔通信を可能にする通信手段、および、測定ユニットをユーザインターフ ェースユニットに、2つの異なる形態で連結するための連結手段であって、2つ の異なる形態のうちの第1の形態では、ユーザインターフェースユニットの一部 が、測定ユニットが使用されていない際にセンサを招係させることを抑制すべく センサを保護し、2つの異なる彩態のうちの第2の彩態では、2つのユニットが 共に連結された際に該2つのユニット間で通信を可能にするように、測定ユニットの通信手段がユーザインターフェースユニットの通信手段に向けられる連結手 度とを備えていることを特徴とするユニット。

[請求項39] 通信手段は、互いに異なる方向に配向されている複数の通信デバイスを備えていることを特徴とする請求項36~38の何れか一項に記載のユニット。

【請求項40】 通信手段は、ユニット間の通信を確認するための手段を備 えていることを特徴とする請求項36~39の何れか一項に記載のユニット。

【請求項41】 通信手段は、赤外線通信手段を備えていることを特徴とする請求項36~40の何れか一項に記載のユニット。

[請求項42] 通信手段は、通信信号を送信するための送信手段と、通信信号を受け取るための受取手段と、送信されるべき信号を変調させるための変調 手段と、受け取った信号を復調させるための復調手段とからなる集積回路を備え ていることを特徴とする請求項の36~41の何れか一項に記載のユニット。

[請求項43] 連結手段は、少なくとも1つの突起と、測定ユニットおよびユーザインターフェースユニットの協働する表面に設けられた関連する凹部とを備え、2つのユニットが共に連結された際に、少なくとも1つの突起が関連する凹部に受け入れられることを特徴とする請求項34~37の何れか一項に記載のユニット。

[請求項44] 連結手段は、2つの異なる形態で測定ユニットをユーザインターフェースユニットに連結するように配列されており、2つの異なる形態のうちの第1の形態では、ユーザインターフェースユニットの一部が、測定ユニットが使用されていない際にセンサを損傷させることを抑制すべくセンサを保護し、2つの異なる形態のうちの第2の形態では、2つのユニットが共に連結された際に該2つのユニット間で通信を可能にするように、測定ユニットの通信手段がユーザインターフェースユニットの通信手段に向けられることを特徴とする請求項33に記載のユニット。

【請求項45】 連結手段は、第2の形態では、前記通信手段を支持するイ

ンターフェースユニットの表面に設けられた少なくとも1つの突起または凹部と協働するように配列された測定ユニットの通信手段を支持する測定ユニットの第1の表面に設けられた少なくとも1つの凹部または突起によって提供され、第1の形態では、センサを支持する測定ユニットの第2の表面に設けられると共にインターフェースユニットの前記表面に設けられた少なくとも1つの突起または凹部と協働するように配置された少なくとも1つの凹部または突起により提供されることを特徴とする請求項38または44に記載のユニット。

[請求項46] ワークピースの表面を模断する測定経路に沿ってセンサを 移動させるための移動手段を備えていることを特徴とする請求項28~45の何 れか一項に記載のユニット。

[請求項47] センサは、旋回するように取り付けられてスタイラスチップを支持するスタイラスを備えていることを特徴とする請求項28~46の何れか一項に記載のユニット。

[請求項48] キャリッジを支持する基準パー、キャリッジに旋回するように取り付けられると共にスタイラスチップを支持するスタイラス、および、測定ユニットがワークピースの表面に据えられた際にワークピースの表面を横断する測定経路にセンサを追従させるように、基準パーに沿ってキャリッジを駆動するモータを備えていることを特徴とする請求項28~45の何れか一項に記載のユニット。

【請求項49】 取り出し手段は、圧電式変換器を備えていることを特徴と する請求項28~48の何れか一項に記載のユニット。

【講求項50】 測定ユニットを用いてワークビースの表面の特性を測定す る測定機器であって、該測定ユニットが、該ユニットと表面との間で相対移動が なされる際に表面を横断する測定経路を追従するセンサと、センサが表面を追従 する際に表面の特性を示す信号を取り出す手段とを有している測定機器用のユー ザインターフェースユニットにおいて、

センサによって測定された表面特性の示度をユーザに提供する手段、および、 測定ユニットの通信手段との測定値に関する情報の遠隔通信を可能にする通信手 段を有していることを特徴とするユーザインターフェースユニット。 【請求項51】 通信手段は、互いに異なる方向に配向されている複数の通信デバイスを備えていることを特徴とする請求項50に記載のユニット。

【請求項52】 通信手段は、通信を確認するための手段を備えていることを特徴とする請求項50または51に記載のユニット。

【請求項53】 通信手段は、赤外線通信手段を備えていることを特徴とする請求項50~52の何れか一項に記載のユニット。

【請求項54】 通信手段は、通信信号を送信するための送信手段と、通信信号を受け取るための受取手段と、送信されるべき信号を変調させるための変調手段と、受け取った信号を復調させるための復調手段とからなる集積回路を備えていることを特徴とする請求項の50~53の何れか一項に記載のユニット。

[請求項55] 測定ユニットの連結手段と共に接続するために協働する連 結手段を備えていることを特徴とする請求項50~54の何れか一項に記載の機 器。

[請求項56] 連結手段は、測定ユニットが使用されていない際にユーザインターフェースユニットの一部がセンサを損傷させることを抑制すべくセンサを保護する状態で、測定ユニットの連結手段と連結するように配列されていることを特徴とする請求項55に記載の機器。

[請求項57] 連結手段は、2つのユニットが共に連結された際に該2つ のユニット間で適信を可能にするようにユーザインターフェースユニットの通信 手段が測定ユニットの通信手段に向けられた状態で、測定ユニットの連結手段と 連結するように配列されていることを特徴とする請求項55に記載の機器。

【請求項58】 測定ユニットを用いてワークビースの表面の特性を測定す る測定機器であって、該測定ユニットが、該ユニットと表面との間で相対移動が なされる際に表面を横断する測定経路を追従するセンサと、センサが表面を追従 する際に表面の特性を示す信号を取り出す手段とを有している測定機器用のユー ザインターフェースユニットにおいて、

センサによって測定された表面特性の示度をユーザに提供する手段、測定ユニットの通信手段との測定値に関する情報の遠隔通信を可能にする通信手段、および、測定ユニットが使用されない際にセンサを保護するように測定ユニットと連

結するための連結手段を有していることを特徴とするユーザインターフェースユニット。

[請求項59] 測定ユニットを用いてワークビースの表面の特性を測定する測定機器であって、該測定ユニットが、該ユニットと表面との間で相対移動がなされる際に表面を横断する測定経路を追従するセンサと、センサが表面を追従する既に表面の特性を示す信号を取り出す手段とを有している測定機器用のユーザインターフェースユニットにおいて、

センサによって測定された表面特性の示度をユーザに提供する手段、測定ユニットとの測定値に関する情報の遠隔通信を可能にする通信手段、および、2つのユニットが共に連結された際に通信手段により該2つのユニット間で通信を可能にするようにインターフェースユニットの通信手段が測定ユニットの通信手段に向けられた状態で、インターフェースユニットを測定ユニットに連結するための連結手段を有していることを特徴とするユーザインターフェースユニット。

[請求項60] 測定ユニットを用いてワークピースの表面の特性を測定す る測定機器であって、該測定ユニットが、該ユニットと表面との間で相対移動が なされる際に表面を横断する測定経路を追従するセンサと、センサが表面を追従 する際に表面の特性を示す信号を取り出す手段とを有している測定機器用のユー ザインターフェースユニットにおいて、

センサによって測定された表面特性の示度をユーザに提供する手段、測定ユニットとの測定値に関する情報の遠隔通信を可能にする通信手段、および、ユーザインターフェースユニットを測定ユニットに、2つの異なる形態で連結するための連結手段であって、2つの異なる形態のうちの第1の形態では、ユーザインターフェースユニットの一部が、測定ユニットが使用されていない際にセンサを損傷させることを抑制すべくセンサを保護し、2つの異なる形態のうちの第2の形態では、インターフェースユニットの通信手段が、2つのユニットが共に連結された際に該2つのユニット間で通信を可能にするように、測定ユニットの通信手段に向けられる連結手段を有していることを特徴とするユーザインターフェースユニット。

【請求項61】 通信手段は、互いに異なる方向に配向されている複数の通

信デバイスを備えていることを特徴とする請求項58~60の何れか一項に記載 のユニット。

【請求項62】 通信手段は、通信を確認するための手段を備えていることを特徴とする請求項58~61の何れか一項に記載のユニット。

【請求項63】 通信手段は、赤外線通信手段を備えていることを特徴とする請求項58~62の何れか一項に配載のユニット。

【請求項64】 通信手段は、通信信号を送信するための送信手段と、通信信号を受け取るための受取手段と、送信されるべき信号を変調させるための変調手段と、受け取った信号を復調させるための復調手段とからなる集積回路を備えていることを特徴とする請求項の58~63の何れか一項に記載のユニット。

[請求項65] 連結手段は、測定ユニットの凹部または突起と協働するように配列された少なくとも1つの突起または凹部を備えており、2つのユニットが共に連結された際に、突起が関連する凹部に受け入れられることを特徴とする請求項56~59の何れか一項に記載のユニット。

【請求項66】 連結手段は、2つの異なる形態で測定ユニットの連結手段と連結するように配列されており、2つの異なる形態のうちの第1の形態では、ユーザインターフェースユニットの一部が、測定ユニットが使用されていない際にセンサを損傷させることを抑削すべくセンサを保護し、2つの異なる形態のうちの第2の形態では、2つのユニットが共に連結された際に該2つのユニット間で通信を可能にするように、測定ユニットの通信手段がユーザインターフェースユニットの通信手段に向けられることを特徴とする請求項55に記載のユニット

【請求項67】 連結手段は、ユーザインターフェースユニットの通信手段を支持するユーザインターフェースユニットの表面に設けられると共に、第2の 形態では、ユーザインターフェースユニットの通信手段を支持する測定ユニット の第1の表面に設けられた少なくとも1つの凹部または突起と協働し、第1の形 顔では、センサを支持する測定ユニットの第2の表面に設けられている少なくと も1つの凹部または突起と協働するように配列された少なくとも1つの突起また は凹部により提供されることを整備とする論求項60または66に記載のユニッ ١.

[請求項68] 測定ユニットによる測定値の示度をユーザに表示するため のディスプレイを備えていることを特徴とする請求項50~67の何れか一項に 記載のユニット。

[請求項69] ユーザが測定ユニットに測定を開始させることを可能にする制御手段を備えていることを特徴とする請求項50~68の何れか一項に記載のユニット。

[請求項70] センサにより提供される信号を処理する処理手段を備えていることを特徴とする請求項50~69の何れか一項に記載のユニット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

本発明は、例えば真円度、および/または、粗度または表面テクスチャといった形状のような1つまたはそれ以上の表面特性を測定する測定機器に関する。

[0002]

このような測定機器の一例は、英国、イングランド、レスターのテーラーホブ ソン株式会社により製造されているサートロニック10である。サートロニック 10は、表面テクスチャの現場測定のために生産現場で使用することができるポケットサイズの装置である。ユーザが、測定されるべき表面上にサートロニック 10を単純に置き、ポタンを押すと、測定された表面特性を示す単一の数字が表示される。

[0003]

サートロニック10が、そのテクスチャが測定されるべきワークピースの表面 上に置かれると共に作動されると、スタイラスチップが、その表面を横断する測 定経路に沿って横移動される。スタイラスは、スタイラスチップがテクスチャま たは租度による表面の変化に従うこと可能にすべく旋回するように取り付けられ る。スタイラスは、その旋回移動に応じて電荷を発生する圧電式変換器に接続さ れている。圧電式変換器により発生された電荷は、画面上に表示される表面の租 度またはテクスチャの測定値を提供するように処理される。

[0004]

サートロニック10は、表面特性の測定に幅広い応用範囲を見出している。しかしながら、測定されるべき表面にユーザがアクセスするのが困難である場所では、サートロニック10を使用することは困難であるう。また、不使用時にスタイラスチップを損傷からの保護することには問題があり、測定のために手動で開放され、保管のために閉鎖される特別な指動ゲートが必要となるであろう。

[0005]

一形態において、本発明は、ユーザインターフェースユニットとの物理的な接続なしで、遠隔通信するように配列される測定ユニットを有する測定機器を提供する。

[0006]

本発明の一形態によれば、測定ユニットおよびユーザインターフェースユニットを備える測定機器が提供され、測定ユニットおよびユーザインターフェースユニットは、分離可能であると共に、少なくともユニット同士が分離されている際にそれらの間のいかなる物理的接続なしで互いに遠隔に通信するように配別される。ユーザインターフェースは、ディスプレイおよびユーザにより操作され得る制御ユニットのうちの少なくとも1つを備えるとよい。遠隔リンクは、赤外線リンクであるとよい。

[0007]

本発明の一形態によれば、測定ユニットならびに第1の形態および第2の形態 で共に連結されるように配列されたユニットを備えた更なるユニットを備え、第 1の形態では、測定ユニットが測定を行うことが可能とされ、第2の形態では、 測定ユニットが更なるユニットによって保護され、または、覆われる。好ましく は、更なるユニットは、ディスプレイおよび機器用の制御ユニットのうちの少な くとも1つを備えるユーザインターフェースユニットからなる。

[0008]

本発明の一形態によれば、測定されるべき表面を横移動するスタイラスチップを支持しており、旋回するように取り付けられたスタイラスと、チップにより測定される表面を横断する横移動を路に沿ってスタイラスチップを横移動させる手段と、スタイラスが表面を横移動する際にスタイラスの旋回移動を示す信号を提供する変換器とを有する測定ユニット、および、測定されて変換器信号から取り出される表面の特性を表わす結果をユーザに提供するユーザインターフェースユニットが分離可能であると共に、測定ユニットが測定を行うことが可能とされる第1の形態およびスタイラスチップがユーザインターフェースユニットによって保護される第2の形態において共に連結されるように配列される測定機器が提供される。

[0009]

他の形態において、本発明は、測定機器用の測定ユニットを提供し、この測定 ユニットは、例えば赤外線により、機器のユーザインターフェースユニットと遠 隔通信するための手段を有する。

[0010]

他の形態において、本発明は、測定機器用のユーザインターフェースユニット を提供し、このユーザインターフェースユニットは、例えば赤外線により、測定 機器の測定ユニットと液隔海信するための手段を有する。

[0011]

他の形態において、本発明は、測定機器用の測定ユニットを提供し、この測定 ユニットは、少なくとも2つの異なる形態で測定器器のユーザインターフェース ユニットに連結されるように配列され、測定ユニットは、第1の形態でユニット 同士が連結される際に、測定を行うことが可能であり、第2の形態でユニット同 士が連結された際に、損傷に対して保護される。

[0012]

他の形態において、本発明は、測定機器用のユーザインターフェースユニット を提供し、このユーザインターフェースユニットは、少なくとも2つの形態で測 定ユニットに接続可能であり、第1の形態では、測定ユニットが測定を行うこと が可能とされ、第2の形態では、測定ユニットがユーザインターフェースユニットによって損傷に対して保護される。

[0 0 1 3]

発明を取り入れた測定機器において、物理的接続なしでユーザインターフェースへ遠隔通信できるということは、測定ユニットがユーザインターフェースに永久的に接続されている場合にアクセスすることが困難であるう場所に測定ユニットを配置することを可能にする。また、2つのユニット間のいかなる物理的リンクなしで遠隔通信が達成されるという事実は、測定ユニットが所望の測定場所に配置された後は、測定ユニットの位置に影響されることなく、ユーザは、ユーザインターフェースユニットを別の場所に移すことができ、または、操作できるということを意味する。

[0014]

本発明の一形態によれば、ワークピースの表面の特性を測定するための測定機器が提供され、前記測定機器は、制御ユニットおよびトラパースユニットを有し

、前記制御ユニットは、ユーザインターフェースを備えると共に、前記トラバー スユニットは、表面の特性を表わす信号を生成するための手段を備え、制御ユニットおよびトラバースユニットは、制御ユニットからの信号が遠隔制御によりトラバースユニットによる表面特性の測定を開始させることができるように適合される。トラバースユニットと制御ユニットとの間に遠隔制御リンクを確立することにより、一旦制御ユニットが測定されるべき表面に配置されると、ユーザは、トラバースユニットに直接アクセスする必要なしで、所望のときに所望の測定を開始させることができる。

[0015]

上記において用いられている「遠隔通信」および「遠隔制御」という用語は、 ユニット間の物理的リンクなしで、ユーザインターフェースすなわち制御ユニットと測定すなわちトラパースユニットとの間で信号が伝送される場合をカパーする。すなわち、そこには、制御ユニットをトラパースユニットに物理的に接続する電線、光ファイパ等は存在しない。これは、ユーザがトラパースユニットのポジショニングに影響されることなく制御ユニットを移動させ、または、調整できるということを意味する。

[0016]

実施形態において、前記制御ユニットおよび前記トラバースユニットは、速隔 リンクを提供する赤外線送信および受信回路を備える。無線(RF)伝送ではな く、赤外線伝送を用いることは、低コスト化および干渉の受け易さの低下のため に有利である。

[0017]

実施形態において、前記ユーザインターフェースすなわち制御ユニットおよび 測定すなわちトラパースユニットの双方は、送信回路を提供する変調回路、送信 機駆動回路および送信機ならびに受信回路を提供する受信器および変調器からな る集積回路を含み、それにより、サイズおよび特に大量生産の場合のコストを減 じる。

[0018]

実施形態において、測定すなわちトラバースユニットは、制御すなわちユーザ

インターフェースユニットと通信するために、測定すなわちトラパースユニット の異なる位置に配置された複数の受信器を有する。これは、たとえ何らかの理由 により何れか1つの受信器がとらえられなくなっても、通信が依然として行われ ることを可能にする。複数の受信器を用いることは、例えば、赤外線を用いた場 合、たとえトラパースすなわち測定ユニットが狭隘な場所に位置付けられても、 それは、送信機と受信器との間に見通し線が得られる可能性を改善するので、通 信が光学的に成し遂げられる場合に特に有利となる。

[0019]

本発明の一形態において、第1の接続手段を含む制御ユニットおよび第1の接続手段と連結する第2の接続手段を含む測定すなわちトラパースユニットを備える測定機器が提供され、トラパースユニットおよび制御ユニットは、ユニット同士が互いに分離されている際にユニット間で遠隔通信を可能にするように配列されたデータ通信手段を有し、データ通信手段は、制御ユニットおよび測定すなわちトラパースユニットが第1および第2の接続手段を介して接続された際に、制御ユニットのデータ通信手段がトラパースユニットのデータ通信手段と降り合うように配列される。これは、ユニット同士が互いに接続された際およびユニット同士が互いに分離された際に、ユニット間の通信が同じ仕方で行われること、および、同じ通信手段を用いて行われることを可能にする。

[0020]

実施形態において、トラバースすなわち測定ユニットは、第3の接続手段を備え、この第3の接続手段は、第1および第3の接続手段を介して制御ユニットが測定トラバースユニットに接続可能とされ、それにより、制御ユニットの本体によって測定すなわちトラバースユニットが保護されるように配列される。実施形態において、制御ユニットの本体は、2つのユニットが第1および第3の接続手段を介して接続された際に、測定すなわちトラバースユニットのスタイラスチップを保護する。

[0021]

本発明の一形態によれば、測定されるべき表面にわたってスタイラスチップを 移動させることによって、ワークピースの表面の特性を測定する測定機器が提供 され、前記測定機器は、制御ユニットおよびトラバースユニットを有し、前記制御ユニットは、ユーザインターフェースおよび第1のコネクタを備えると共に、前記トラバースユニットは、スタイラスチップを保持するスタイラスアーム、表面におけるスタイラスチップの移動に応じて表面の特性を表わす信号を生成する手段、および、第2のコネクタを備え、制御ユニットおよびトラバースユニットは、制御ユニットからの信号が、トラバースユニットによる表面特性の測定を開始させることができるように適合され、第1のコネクタは、装置が使用されない際に、制御ユニットとトラバースユニットとを接続すべく第2のコネクタと係合し、それによって、制御ユニットの本体がスタイラスチップを保護するように配列される。

[0022]

本発明の代表的な実施形態が添付図面を参照しながら説明される。

[0023]

例として役立てるためにのみ、本発明は、まず、ボタンが押されるときにそれ が位置付けられるワークピース表面の表面粗度またはテクスチャの測定値を出力 するパッテリ作動式測定機器に関連して説明される。

[0024]

図1は、ユーザインターフェースすなわち制御ユニット6および測定すなわちトラパースユニット12という、2つの分離したパーツからなる測定機器を示す。トラパースユニット12は、測定されるべきワークピース4の表面2上に設置される一方、制御ユニット6は、トラパースユニット12から離隔している。トラパースユニット12は、基準パー14(図1において、破線で示される切欠き部を介して見えている)を有する。キャリッジ16が、基準パー14に沿った移動のために取り付けられている。キャリッジ16には、スタイラスチップ20を支持するスタイラスアーム18が、旋回するように取り付けられている。制御すなわちユーザインターフェースユニット6は、制御ボタン8および一般にLCD(流品表示装置)であるディスプレイ10を備えている。

[0025]

制御ユニット6およびトラッキングユニット12の回路の主な要素を示す図2

を参照しながら、本発明による測定機器10の動作が説明される。

[0026]

表面測定は、プロセッサ30 に接続されたボタン8を介したユーザの指示により開始される。ボタン8の押圧に応じて、プロセッサ30は、赤外線(IR)通信リンクを介して、トラバースユニット12に配置されているプロセッサ36に信号を送る。赤外線通信リンクは、制御ユニット用IRモジュール32およびトラバースユニット用IRモジュール34により形成される。

[0027]

トラパースユニット用プロセッサ36が制御ユニット用プロセッサ30から測定が行われるべき旨の信号を受け取ると、トラパースユニット用プロセッサ36は、モータ駆動国路38は、キャリッジ16を基準パー16に沿って始動位置から移動させるべくモータ40を作励させる。キャリッジ16が基準パー16に沿って移動される間、旋回可能なスタイラスアーム18に取りつけられたスタイラスチップ20は、測定すなわち横移動経路に沿って表面上を引き摺られる。表面2の粗度に応じたスタイラスチップ20の移動により、スタイラスアームは、その旋回軸の回りに旋回する。

[0028]

キャリッジ16がその横移動の他端に達すると、プロセッサ36の制御のもと 、モータ40は、キャリッジ16の移動方向を反転させ、キャリッジ16を始動 位置に戻す。

[0029]

スタイラスアーム18の旋回運動は、ゲージ42によってモニタされる。この 実施形態において、ゲージ42は、スタイラスアーム18の旋回運動により、圧 電素子に加えられる力が変化するように配置された圧電式変換器を備える。力が 変化すると、圧電素子の対向する側に互いに反対の電荷が発生される。電荷の符 号は、圧電結晶への力が増加するか減少するかに依存する。

[0030]

発生された電荷は、前置増幅回路44に加えられ、前置増幅回路44は、更な る処理のために、電荷を適切なレベルの電圧信号に変換する。電圧信号は、整流 器46に供給され、整流信号は、積分器48に供給される。これらは、すべて通 常の形態である。

[0031]

スタイラスチップがワークビース4の表面2を横断する測定経路に沿って設定された時間だけ引き摺られる際、積分器48は、トラバースユニット用プロセッサ36からの信号に応じて、整流器46から受け取った整流信号を積分処理する。当業者であれば、積分信号のレベルが表面2の粗度を示すことを理解するであるう。

[0032]

積分信号は、アナログーデジタル変換器(ADC)50に供給され、ADC50は、積分信号を表面2の粗度を示す測定値を形成するデジタル信号に変換し、デジタル信号をトラパースユニット用プロセッサ36に供給する。そして、トラパースユニット用プロセッサ36は、赤外線リンク32,34を介して、測定値を削御ユニット用プロセッサ30に送り、制御ユニット用プロセッサ30は、測定値がユーザに表示されるように、表示信号をディスプレイ10に供給する。

[0033]

この実施形態では、トラバースユニット用プロセッサ36およびトラバースユニット用IRモジュール34を除くトラバースユニット12のすべての要素が、サートロニック10の対応する要素と同一である。

[0034]

この実施形態では、制御ユニット用IRモジュール32およびトラバースユニット用IRモジュール34は、双方とも、日本のローム社から市販されているRPM-800CBLは、変調回路、LEDドライバおよび情報を送出する発光ダイオード、フォトダイオード、ならびに、情報を受け取る復調回路を備える。RPM-800CBLは、IrDA通信システムおよび振幅偏移キーイング(ASK)通信システムの双方に互換性がある。この実施形態では、IrDA通信システムが採用されている。

[0035]

RPM-800CBL型集積チップは、機器が使用されていないときに低電流

の消費を許容するパワーダウンモードを含み、それにより、パッテリの延命化を 図っている。この実施形態では、制御ユニット6は、ボタン8を1回押すことに よりオン状態となり、トラバースユニット12は、ボタン8が2回目に押される と制御ユニット6によって送られる赤外線信号に応じてオン状態となる。これら は独立した機能であるので、トラバースユニット12のスイッチを入れるために 、測定作業中に使用されるものとは別個の赤外線送信機および受信機が使用され 得ることが理解されよう。

[0036]

また、RPM-800CBL型集積チップは、信号が間違いなく受け取られた かを確認することを可能とするエコー機能を含んでいる。エコー機能により、第 1のチップにより送信された信号が第2のチップによって受け取られると、第2 のチップは、第1のチップに信号を送り返し、第1のチップは、間違いなく受け 取られたことを確認するために、送り返された信号を当初送信された信号と比較 する。

[0037]

この実施形態において、制御ユニット用プロセッサ30およびトラバースユニット用プロセッサ36は、PICマイクロシステムズから市販されているPIC 17C4LA 8-bit CMOSプロセッサである。

[0038]

図3〜図6を参照しながら、本発明の第2実施形態が説明される。第1実施形態において説明されたものと同一の要素は、第1実施形態に関するものと同一の符号を用いて参照される。第2実施形態のユーザインターフェースすなわち制御ユニット6および測定すなわちトラバースユニット12は、多面体、より詳細には、6つの表面を有する平行大面体であり、図3においては、制御ユニット6およびトラバースユニット12の各々の3つの表面が見えている。

[0039]

図3~図5を参照するに、ボタン8およびディスプレイ10は、制御ユニット 6の1つの表面100に取り付けられている。第1の赤外線伝送窓70は、表面 100に隣接する表面62に配置されている。制御ユニット用1Rモジュール3 2が破線で示されている図4から分かるように、制御ユニット用IRモジュール 32は、第1の窓70の背後に位置付けられている。

[0040]

第2の赤外線伝送窓78は、表面100および表面62に直角に隣接して配置された制御ユニット6の表面102に配置されている。第2の制御ユニット用IRモジュール (図3には示されていない) は、第2の窓78の背後に配置されている。

[0041]

図3に示されるように、スタイラスアーム18により支持されているスタイラスチップ20は、トラバースユニット12の表面104から突出している。図5に示されるように、窓72は、表面104と対向するトラバースユニット12の表面66に配置されている。トラバースユニット用IRモジュール34は、図5において破線で示されるように、窓72の背後に配置されている。窓80は、直立に延在して表面104および表面66の双方に隣接する表面106に配置されている。図3には示されていないが、第2のトラバースユニット用IRモジュールが、窓80の背後に配置されている。

[0 0 4 2]

第2実施形態において、制御ユニット6とトラパースユニット12とは、接続可能である。図3および図4に示されるように、2つの突起64が制御ユニット6の本体の表面62に配置され、2つの対応する凹部68が、図5に示されるように、トラパースユニット12の本体の表面66に形成されており、突起64の各々は、制御ユニット6とトラパースユニット12とを接続するように、凹部68のそれぞれ異なる一方と係合可能である。

[0043]

窓70および72ならびにIRモジュール32および34は、突起64が凹部68内に配置された際に、窓70および72が互いに対向して、窓70の背後の制御ユニット用IRモジュール32が窓72の背後のトラパースユニット用IRモジュール34と通信可能となるように配列されている。これは、測定されるべき表面の位置に到達することが困難ではない場合に、トラパースユニットから遮

く離れて配置されている制御ユニットによって測定が行われる場合と同様のデー 夕通信配列を用いて、制御ユニットおよびトラバースユニットが共に接続されて いる状態で測定が行われることを可能にする。

[0044]

図6に示されるように、第2実施形態の制御ユニット6およびトラパースユニット12の回路は、第1および第2のIRモジュール32および32'が制御ユニット6に組み込まれ、第1および第2のIRモジュール34および34'がトラパースユニット12に組み込まれている点で第1実施形態と異なる。図3を参照しなが6上述されたように、制御ユニット6の第1のIRモジュール32は窓70の背後に配置され、トラパースユニット12の第1のIRモジュール34は窓72の背後に配置される一方、制御ユニット6の第2のIRモジュール32'は窓78の背後に配置され、トラパースユニット12の第2のIRモジュール34'は窓80の背後に配置される。

[0045]

図3~図6に示された測定機器は、ユニット同士が互いに遠く離れて配置されている場合に用いられるであろう仕方と同一の仕方で測定が行われると共に通信が成し遂げられ得るように、制御ユニットとトラパースユニットとが共に接続されることを可能にしている点を除いて、図1及び図2に示された機器と同様の仕方で動作する。また、図3~図6に示された機器では、制御ユニットまたはトラパースユニットが情報を送信しようとするときに、まず、情報を含む信号がそのユニットの2つのIRモジュールの一方により送信される。そのIRモジュールがエコー信号を検出しなかった場合、2つのIRモジュールの他方を用いて、再度信号が送信される。このようにして、1つのユニットの送信機と他のユニットの受信機との間に見通し線が存在し、それゆえに2つのユニット間で情報が伝送されること可能にする機会が増加することになる。

[0046]

図 3 から分かるように、この実施彩態では、スタイラスチップ 2 0 が突出して いる表面 7 6 に追加の 2 つの凹部 8 2 が配置されている。凹部 8 2 は、制御ユニ ット 6 とトラパースユニット 1 2 とを接続するために制御ユニット 6 の本体の表 面62における突起64がそれらの内部に配置され得て、制御ユニットの装面62がトラパースユニットの表面104と対向するように配列されている。このため、使用されない場合に、制御ユニット6とトラパースユニット12とは、制御ユニット6がスタイラスチップ20を損傷から保護するように接続され得る。

[0047]

図3に示されるように、制御ユニット6の本体の表面62には、スタイラスチップ20を収容するように雑み62aが設けられている。

[0048]

この発明の発明コンセプトから離れることなく上述の実施彩態に多数の変更を 加えることが可能である。これらの変更のうちのいくつかが、これから説明され る。

[0049]

本発明では、測定機器が測定を行うために圧電式変換器を利用する必要がない ことは理解されよう。他の利用され得る変換器は、例えば、誘電式変換器、容量 式変換器あるいは干渉測定システムを含む。

[0050]

上述の実施形態では、測定表面のトラバースユニットによる測定を開始させる べく信号が制御ユニットからトラバースユニットへ送信され、測定表面の表面租 度を示す測定値がトラバースユニットから制御ユニットに赤外線リンクを介して 送信される。他の測定機器では、この発明のコンセプトから離れることなく、ト ラバースユニットと制御ユニットとの間でに更なる情報が伝送される。変換器か らの生データの処理は、トラバースユニット用プロセッサ36または制御ユニット ト用プロセッサ30の何れによって行われてもよい。例えば、スタイラスチップ 20の機移動線に沿った複数のポイントにおける測定表面の高さが、更なる処理 のために制御ユニットに伝送されてもよい。

[0051]

上述の実施形態は、ポケットサイズのパッテリ作動式測定機器について述べて いた。当業者であれば、上述の発明コンセプトは、電源駆動式機器にも適用され 得ることは理解されよう。更に、この発明は、少なくともトラパースユニットが 手で持ち運びできる場合に特定の用途を見出すということが予期されるが、制御 ユニットもトラパースユニットもポケットサイズである必要はない。

[0052]

上述の実施形態では、トラバース測定ユニットおよび制御すなわちユーザインターフェースユニットは、直角平行六面体のハウジングを有している。但し、第1実施形態において、測定ユニットおよびユーザインターフェースユニットは、いかなる所望の形態や形状を有し得ることは理解されよう。第2実施形態において、ユーザインターフェースユニットおよび測定ユニットのハウジングもまた、もちろん、2つのユニットが上述のような2つのユニットの接続を可能とするように互いに協働する表面62,66および104に対応する表面を提供するという条件で、いかなる所望の形状または形態を有し得る。

[0 0 5 3]

また、第2実施影譲の場合、スタイラスチップの保護や他の測定センサが不可 欠ではない場合、四部82は省略されてもよい。また、例えば、ラッチ、ねじ, 磁力式または預動式継手、粘着式継手、ベルクロ(登録商標)等の他のいかなる 適切な接続手段の形態も使用され得るが、突起および凹部の使用は、2つのユニットを接続するための簡単な手法を提供する。また、もちろん、突起および凹部 の位置は、反対にしてもよい。

[0054]

接続手段の他の形態は、図7、図8、図9および図10に示される。図8において最も明瞭に見られ得るように、3つの穴126,128および130がトラパースユニット12の表面66に形成されている。図9において最も明瞭に見られ得るように、長いアーム132および短いアーム134を有するL字状突起120と、2つの荷曲突起122および124とが、制御ユニットの表面62から延出している。

[0055]

湾曲突起122および124は、剛体材料製であり、それらが穴128および 130にそれぞれ挿入され得るように配列されている。 L字状突起120の長い アーム132は、表面62に接続され、短いアーム134は、表面62の中心か ら離れるように突出している。

[0056]

L字状突起120は、制御ユニットのハウジングの内部に取りつけられ、湾曲 突起122および124に向けて旋回可能となるが、湾曲突起から離れるように 付勢される。図10に示されるように、突起120の取り付け手段の部分150 は、適曲突起122および124がた128および130をそれぞれ通って制御 ユニット6とトラバースユニット12とを取り付けまたは分離する間に、突起1 20が大126を通過できる位置まで、ユーザがバイアスカに抗して湾曲突起1 2.2 および 1.2.4 に向けて指で突起 1.2.0 を押圧できるように、制御ユニットの ハウジング160に形成された切欠き140から見えている。突起が穴130. 128および126に受け入れられると、L字状突起120は、付勢される位置 まで戻り、L字状突起120の短いアーム134は、制御ユニット6がトラバー スユニット12から分離されるのを防止すべく表面66の内側と係合する。制御 ユニットおよびトラバースユニットは、突起120をその付勢位置から離れるよ うに移動させるべくユーザが部分150を押し下げることによって分離され得る 。ユニットを連結または分離するための突起120のその付勢位置から離れる移 動は、制御ユニットを測定ユニットに対して旋回させることによっても達成され 得る。

[0057]

また、ボタン8の代わりに、ユーザが操作可能なスイッチまたはスイッチ群のいかなる形態も使用され得ることは理解されよう。制御すなわちインターフェースユニットは、また、測定データを記憶するためのメモリや、測定データを例えばパーソナルコンピュータ等に送信することを可能とする更なる通信手段を備えていてもよい。

[0058]

上述の実施形態では、制御ユニットは、単一のトラバースすなわち測定ユニットに関連付けされている。但し、単一の制御ユニットは、ワークピースの異なる位置に配置され得る複数の測定ユニットに関連付けされていてもよい。そのような測定ユニットは、それらを一定の相対距離に維持すると共に、すべての測定ユ

ニットが共に移動されることを可能にするフレームに配置され得る。代わりに、 測定ユニットは、個別に移動可能であってもよい。ユーザは、各測定ユニットか ら測定値を得るために、ある測定ユニットから次の特定ユニットまで胴御ユニット トを持ってワークピースの周辺で移動し得る。

[0059]

第2実施形態では、制御ユニットおよび測定ユニットの各々は、2つのIRモジュールを有している。但し、ユニット間の見通しの可能性をなお一層増加させるために、更なるIRモジュールがユニットに組み込まれてもよい。上述の実施形態の双方では、制御ユニットおよびトラパースユニットは、赤外線リンクを介して互いに通信している。但し、遮隔通信の他の形態も使用可能であり、例えば、無線通信、超音波または遮隔リンクの他の周知の形態も、本発明の発明コンセプトから離れることなく使用され得る。

[0060]

好ましくは、制御ユニットおよびトラバースユニットは、それらが始動された 際に、見通しの接続が存在するかどうかを試験するために、制御ユニットとトラ パースユニットとの間で常にまたは周期的に倡号が送られるように構成される。 そして、見通しの接続が存在すると、ディスプレイ10にシンポルが現れる。こ のようにして、ユーザは、見通しの接続が存在しているかを知ることができ、見 通し線の接続が存在していなければ、見通しの接続がなされるまで制御ユニット を移動させることができる。

[0 0 6 1]

上述された実施形態は、変調回路、送信器駆動回路、送信器、受信器、および 復調回路のすべてが単一の集積回路に装備されているIRモジュールを組み込ん でいる。当業者により、これらの構成要素が別個のデバイスとして形成され得る ことは理解されよう。更に、上述の実施形態で用いられていた特定のプロセッサ とは異なるプロセッサが使用され集ることは理解されよう。

[0062]

上述の実施形態では、トラバースすなわち測定ユニットは、測定を成し遂げる ために表面を横断するように旋回可能なスタイラスチップ20を横移動させる。 但し、スタイラスチップが表面に追従する際に、スタイラスの全体が表面に向けた方法または表面から離れる方向に移動するように、軸方向に移動可能なスタイラスを用いることも可能である。また、被接触式測定センサのような他の形式の測定センサ、例えば、容量式、超音波式、原子問力式、または、干渉測定センサも使用され得る。トラパースユニットは、真円度または表面形状を測定するように適合されてもよい。

【図面の簡単な説明】

【図1】

ワークピースの表面特性の測定を行うように位置付けられた本発明による測定 機器の第1実施形態の概略図である。

[図2]

図1に示された測定機器のユーザインターフェースすなわち制御ユニットおよ び測定すなわちトラパースユニットに組み込まれた回路の非常に概略的なブロッ ク図である。

[図3]

本発明による測定機器の第2実施形態の斜投影図である。

[図4]

第2実施形態の制御ユニットの表面の平面図である。

【図5】

第2実施形態のトラバースユニットの表面の平面図である。

[図6]

図3に示された測定機器の制御ユニットおよびトラバースユニットに組み込まれた回路の非常に養略的なブロック図である。

【図7】

制御ユニットの一部および異なる接続手段を有する他の実施形態の測定ユニットの一部の側面図である。

[図8]

制御ユニットの一部および図7に示された測定ユニットの一部の斜視図であって、測定ユニットの頂部を見ることができる図である。

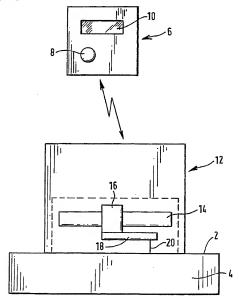
【図9】

制御ユニットの一部および図7に示された測定ユニットの一部の斜視図であって、制御ユニットの低部を見ることができる図である。

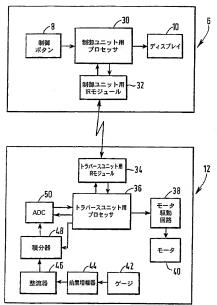
【図10】

図7に示された制御ユニットの一部の背面図である。

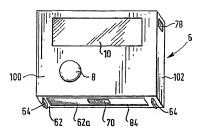
【図1】

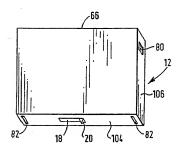


【図2】

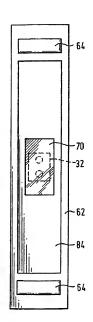


【図3】

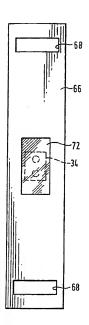




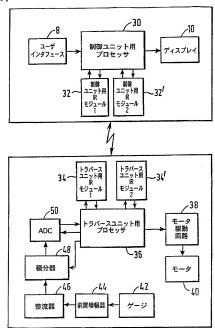
【図4】



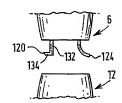
【図5】



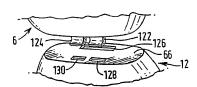
【図6】



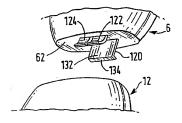
【図7】



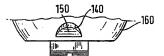
【図8】



【図9】



【図10】



【国際調査報告】

	INTERNATIONAL SEARCH		PCT/GB 00/01828			
TPC 7	FIGATION OF SUBJECT MATTER G01B7/34 G08C23/04 G08C17/	92				
B. FIELDS Minimum de IPC 7	international Parist Classification ((PC) or to both notional dissolit SEARCHED Scameration seconds (dissolitation system followed by dissolitati G01B G08C	on symbols)				
Decarringston serviced over the relativas discurrentation is the center field such documents are basked in the facility secretory. Backerscalab base occurbed during the international search deceme at data base and, where proclear, people forms used						
C. DOCUSI	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the ret	evant passages	Relayant to cleam No.			
x	US 5 777 562 A (HOFFMAN DAVID J) 7 July 1998 (1998-07-07)		1,6, 21-23, 27,28, 33,50,55			
	column 6, line 31 -column 7, line 21; figures 1,2					
x	US 5 778 558 A (CARLI CARLO ET AL) 14 July 1998 (1986-87-14) column 2, line 59 -column 3, line 17; figure 1		1,4,6, 21,27, 28,31, 33,53,55			
لنشا	ner documents are listed in the continuation of box C.	X Pasent family men	bers ere listed in annex.			
**Tended comparison of most documents. **To who command deploying ground colors of the set which is set or constructed to be of personal reason of the set with the set of the set which is set or constructed to be of personal reason of the set with the set or constructed to be of personal reason of the set with the set or constructed to be of personal reason of the set of						
	september 2009	Date of molling of the in	termational search report 11. 00			
Neme and n	telling address of the ISA European Petert Ofice, P.B. 5918 Patentises 2 NL _2238 HV Rijvelji. Tel. (491.70) 340-2440, Tz. 31 691 app nl, Fac: (491.70) 349-2916	Amberizadoffon Beyfuß, M				

page 1 of 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte. anal Application No PCT/GB 99/81828

		PC1/68 09/01828
	(ION) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Referent to claim No.
Casegory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	nedwark to Claim No.
х	US 5 884 418 A (PRINZ REINHARD) 23 March 1999 (1999-03-23) column 3, line 44 -column 4, line 31; figures 1-3	1,6,25, 27,28, 33,56,55
A	EP 0 335 474 A (RANK TAYLOR HOBSON LTD) 4 October 1989 (1989-16-04)	1,4,6, 21-25, 27,28, 31-35, 50,53-55
	the whole document	50,33-33
		×
	•	

Form PCT/ISA/210 (continuation of personal sheet) SA/y 199

page 2 of 2

2

hamational application No. PCT/GB 00/01828 INTERNATIONAL SEARCH REPORT Box I Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of Item 1 of first sheet) Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of Item 2 of first sheet) 4. X No required additional search fees were timely paid by the applicast. Consequently, this International Search Report is searched to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.: 1,4-6,21-25,27,28,31-35,50,53-55 The additional search fees were accompanied by the applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1998)

International Application No. PCT/GB 00/81828

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 21 B

1. Claims: 1.4.5.6.21-25.27.28.31-35.50.53-55

A metrological instrument for measuring a surface characteristic, the instrument comprising a measurement unit having a sensor for following a measurement path across the surface and a separate user interface for providing a user with an indication of the surface characteristic, the variance communication between 3 did units.

2. Claims: 2,29,51

A metrological instrument for measuring a surface characteristic, the instrument comprising a measurement unit having a sensor for following a measurement such across the having as the surface characteristic control of the surface characteristic, the surface characteristic characteristic

3. Claims: 3.30.52

A metrological instrument for measuring a surface characteristic, the instrument comprising a measurement unit having a sensor for following a measurement path across the surface and a separate user interface for providing a user with an indication of the surface characteristic, the measurement unit and the interface unit laying means for measurement unit and the interface unit laying means for measurement unit and the interface unit laying means for said units.

4. Claims: 7.9.36.58.11-19.38-49.56.60-70

A metrological instrument for measuring a surface characteristic, the instrument comprising a measurement unit having a sensor for following a measurement path across the surface and a separate user interface for providing a user measurement unit and the interface unit means for remote communication between said units, the instrument further having means for coupling said units for protecting the sensor to inhibit damage to the sensor when the measurement unit is not in use.

5. Claims: 8.10.37.57.59

A metrological instrument for measuring a surface characteristic, the instrument comprising a measurement unit having a sensor for following a measurement path across the

page 1 of 2

International Application No. PCT/GB 60/91828

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM PCT/ISA/ 21B

surface and a separate user interface for providing a user with an indication of the surface characteristic, the measurement unit and the interface unit having means for remote communication between said units, the instrument further having means for coupling said units for enabling communication between said units when the units are coupled together.

6. Claims: 20,26

A metrological instrument for measuring a surface characteristic, the device comprising a measurement unit (traverse unit) having a sensor (means for generating a signal) for following a measurement path across the surface and a separate user interface (control unit) for providing a user with an indication of the surface characteristic, the measurement unit and the interface unit having means for measurement unit and the interface unit having means for employed to the communication between said units, said means being adopted to remotely initiate the measurement.

page 2 of 2

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Into, onei Application No PCT/GB 08/01828

US 577552 A 67-67-1998 MONE US 5778559 A 14-67-1998 IT B0940157 A 19-10-19 DE 60511679 D 62-09-19 DE 60511679 T 16-11-19 DE 60512679 T 16-11-19 DE 60512679 T 60-11-19 DE 60512679 T 60-11-19 DE 60512679 T 60-11-19	999 999 997 997
DE 69511879 D 02-09-19 DE 69511879 T 18-11-19 EP 0756694 A 05-02-19	999 999 997 997
WO 9528615 A 26-10-19	107
US 5884410 A 23-03-1999 DE 19547977 A 26-06-19 EP 0780660 A 25-06-19	
EP 0335474 A 04-18-1989 EP 0342770 A 23-11-19 CN 8718234 A 23-11-19 CN 8718234 A 12-31-19 CN 8718235 B 12-36-19 CN 8718275 T 12-36-19 CN 8718275 T 12-36-19 CN 8718275 T 12-36-19 CN 8718275 T 12-36-19 CN 8718275 C 12-36-19 CN 871825 C 12	897 897 994 994 994 994 995 997 995 997

Feen PCINEA/21G (present larrily award) (July 1992)

フロントページの続き

EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, I T, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ , CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML. MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, K E, LS, MW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, C R, CU, CZ, DE, DK, DM, EE, ES, FI , GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID. IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, K Z, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA , MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ. PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, S K, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG , US, UZ, VN, YU, ZA, ZW

Fターム(参考) 2F069 AAS6 AAS7 DD01 DD17 GG01 GG06 GG62 HH05 J306 J325 LL03 MM04 MM32 NN00 NN06

> QQ05 QQ08 2F073 AA21 AB02 AB03 AB12 BB01 BC04 CC01 DD01 GG01 GG04